

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第7回研究会【1次研磨の基礎科学と多分野融合の魅力】開催ご案内

主催：(公社) 砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
共催：金沢工業大学 FMT 研究所, 協力：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院

2015年2月、(公社) 砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第7回研究会を【1次研磨の基礎科学と多分野融合の魅力】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日時：2017年3月7日(火) 13:00~18:00
(研究会・・・13:00~17:00, **情報交換会・・・17:00~18:00**)

開催場所：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院 (愛宕東洋ビル 13F)
【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】
〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F
(TEL : 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分



委員長 畷田道雄 (金沢工業大学)

内容：
「テーマ：1次研磨の基礎科学と多分野融合の魅力」

13:00~13:05 開会挨拶

13:05~17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:05~13:45 ラッピングにおける固定砥粒研磨の位置付け並びに役割とその特徴

八千代マイクロサイエンス株式会社 研究開発センター マネージャー 藤森幸広 氏

2) 13:45~14:25 固定砥粒研磨用クーラント剤の開発—その特徴と研磨特性—

大智化学産業株式会社 研究開発部 開発課 課長 齋藤陽介 氏

3) 14:25~15:05 A new process for double-side polishing of sapphire and other hard materials

Dr. Christian Jentgens, Head of Research&Development, Microdiamant AG

15:05~15:20 休憩

4) 15:20~16:00 ラップ工程の役割認識とそれを実現するための技術

株式会社フジミインコーポレーテッド 生産技術部 量産技術課 課長 増田祐司 氏

<特別講演>

5) 16:00~16:50 河川における自然の擦過・研磨作用とその魅力について

福井県立恐竜博物館 副館長 後藤道治 氏

副委員長 會田英雄 (並木精密宝石株式会社)

16:50~17:00 閉会の挨拶

17:00~18:00 情報交換会 (軽食を準備します)

18:30~21:00 拡大技術交流会 (会場を移して実施します・・・会場は現在調整中です。)

参加費：6,000円 (情報交換会・ノンアルコール形式を含む)。当日徴収致します。会場は金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院の会議室です。

※情報交換会終了後には場所を移し「拡大技術交流会 (会費：4,000円)」を開催します。※

参加申込締切：平成29年2月14日(火)

参加申込先並びに問合せ先：金沢工業大学 工学部 機械工学科 畷田道雄

TEL : 076-248-1100 FAX : 076-274-7072 E-mail : uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第7回研究会」 参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会 (情報交換会含む)	拡大技術交流会 (会費：4,000円)	
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		